

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 5 部門第 1 区分

【発行日】令和 4 年 1 月 20 日 (2022.1.20)

【公開番号】特開 2021-42699 (P2021-42699A)

【公開日】令和 3 年 3 月 18 日 (2021.3.18)

【年通号数】公開・登録公報 2021-014

【出願番号】特願 2019-164524 (P2019-164524)

【国際特許分類】

F 0 2 D 45/00 (2006.01)

10

【F I】

F 0 2 D 45/00 3 6 4 P

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 1 月 11 日 (2022.1.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【請求項 6】

前記第 1 気筒指定スイッチ及び前記第 2 気筒指定スイッチは、前記閉弁検出部が前記閉弁検出気筒の閉弁を検出する毎に前記閉弁検出気筒を指定し、
前記段数指定部は、前記閉弁検出部が前記閉弁検出気筒の閉弁を検出する毎に前記閉弁検出段数を指定する請求項 1 から 5 の何れか一項に記載した噴射制御装置。

30

40

50